

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 08.08.2022 11:47:46  
Уникальный программный ключ:  
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Технологический институт - филиал

## РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

План одобрен Ученым советом ТИ НИЯУ  
МИФИ

Протокол № 2 от 04.07.2022

по программе бакалавриата

11.03.03

### 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Профиль: ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  
Кафедра: Технических систем контроля и управления  
Факультет: Высшее образование

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 4 г.

Год начала подготовки (по учебному плану)

2022

Учебный год

2022-2023

Образовательный стандарт (СУОС)

18/03 от 31.05.2018

|   | Основной | Типы задач профессиональной деятельности |
|---|----------|--|
| + | +        | организационно-управленческий            |
| + | +        | конструкторский                          |
| + | +        | технологический                          |
| + | -        | проектный                                |
| + | -        | научно-исследовательский                 |

